

Chemical etching of Cu₂ZnSn(S,Se)₄ monograin powder

Timmo, Kristi; Altosaar, Mare; Raudoja, Jaan; Grossberg, Maarja; Danilson, Mati; Volobujeva, Olga; Mellikov, Enn 35th IEEE Photovoltaic Specialists Conference : Honolulu, HI, June 20-25, 2010 : conference proceedings 2010 / p. 1982-1985 : ill

Electrochemical etching of copper indium diselenide surface

Kois, Julia; Bereznev, Sergei; Volobujeva, Olga; Mellikov, Enn Thin solid films 2006 / 15, p. 5871-5875 : ill

SulnSe₂ pinna keemiline söövitamine

Kauk, Marit; Tsarjova, Tatjana; Altosaar, Mare; Raudoja, Jaan XXVIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete teesid = 28th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference 2002 / lk. 52-53

Металлографическое исследование арсенида галлия с помощью электрохимического травления

Meiler, Boriss Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 13-21

О химических процессах, происходящих при травлении полиэтилена хромовой кислотой

Piiraja, Eduard; Pajula, S. Окисление и окрашивание углеводородных полимеров 1979 / с. 39-52 : илл
https://www.eester.ee/record=b1271134*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ffbf1b5d-e7f0-4503-aaa6-9cb582414a67>

Экспериментальная установка и методика исследования режимов заедания

Riives, Erich Сборник статей по изнашиванию и заеданию материалов 1962 / с. 68-79 : илл
https://www.eester.ee/record=b1394579*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b6d1e3c1-a1ec-4c89-b14e-63bd4f9a23b3>